

第34回総務委員会議事要録

日 時：2018年7月21日(土) 13:20~16:30

場 所：筑波大学東京キャンパス 556 室

出席者：谷田会長，他8名

1. 報告事項

- ・OPJ 2018 の準備状況について
- ・タイ王国の電気工学学会 (EEAAT) との MOU の進捗状況について
- ・「光とレーザーの科学技術フェア」の準備状況について
- ・光学シンポジウムの日程について
- ・シュプリンガー社と日本光学会の間における意見交換について
- ・日本光学会主催・共催，研究グループ主催の講演会等の取り扱いについて
- ・レーザー学会との連携事業について
- ・入会案内について
- ・会員数の推移について
- ・CP+への出展について
- ・光学論文賞・光学奨励賞の進捗について
- ・「光学」「Optical Review」の運営状況について
- ・日本光学会 web ページのイベントカレンダーの記載方法について
- ・板橋区との連携内容について
- ・OPIC の開催報告について
- ・人事公募情報の web ページ等への掲載について
- ・理事の任期について

The 25th International Display Workshops (IDW '18)

期 日：2018年12月12日(水)~14日(金)

場 所：名古屋国際会議場 (愛知県名古屋市熱田区熱田西町 1-1)

主 催：映像情報メディア学会，The Society for Information Display (SID)

後 援：日本光学会ほか

参加費：会員 50,000 円，学生 15,000 円

問合せ先：IDW '18 事務局

電話 03-3263-1345 Fax 03-3263-1264

E-mail idw@idw.or.jp URL <http://www.idw.or.jp>

JOEM「ナノ領域の光学入門」技術講座

日 時：2019年1月15日(火) 10:00~16:40

場 所：機械振興会館別館 4 階 (東京都港区芝公園 3-5-22)

主 催：日本オプトメカトロニクス協会

協 賛：応用物理学会，日本光学会，日本光学工業協会，光産業技術振興協会

参加費：協賛 35,640 円 (テキスト・消費税含む)

定 員：24 名

申込期限：2019年1月8日(火)

問合せ先：一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会

電話 03-3435-9321 Fax 03-3435-9567

E-mail info@joem.or.jp URL <http://www.joem.or.jp>

JOEM「現代干渉計測入門」技術講座

日 時：2019年1月18日(金) 10:00~16:30

場 所：機械振興会館別館 4 階 (東京都港区芝公園 3-5-22)

主 催：日本オプトメカトロニクス協会

協 賛：日本光学会，応用物理学会ほか

参加費：協賛 35,640 円 (テキスト・消費税含む)

定 員：24 名

申込期限：2019年1月11日(金)

問合せ先：一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会

電話 03-3435-9321 Fax 03-3435-9567

E-mail info@joem.or.jp URL <http://www.joem.or.jp>

日本光学会 news の掲載申込先：

〒924-0838 石川県白山市八束穂 3-1 68-210 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科
根岸 一平 電話 076-274-7898 E-mail negishi@neptune.kanazawa-it.ac.jp

なお，掲載申込は原則として発行日 (10 日) から 2 か月前の 15 日まで，開催日が 1~10 日の場合は，開催日の 3 か月前の 15 日までをお願いします。

掲載にあたっては，「日本光学会 news」の掲載基準を日本光学会ホームページでご確認ください。

一般社団法人日本光学会 賛助会員

2018年6月10日現在の本会賛助会員は下記のとおりです。掲載させていただくとともに、本会事業に対するご賛助に厚く感謝の意を表します。

株式会社アルゴ	中央精機株式会社
ウシオ電機株式会社	テルモ株式会社
オプトシリウス株式会社	株式会社東芝
株式会社オプトロニクス社	株式会社東精エンジニアリング
オリンパス株式会社	株式会社トプコン
キャノン株式会社	株式会社ナック イメージテクノロジー
株式会社清原光学	株式会社ニコン
株式会社グラビトン	株式会社ニデック
株式会社光学技研	日本板硝子株式会社
興和株式会社	一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会
株式会社 五藤光学研究所	Phase One Japan 株式会社
コニカミノルタ株式会社	富士フイルム株式会社
Zemax Japan 株式会社	古野電気株式会社
株式会社シグマ	株式会社溝尻光学工業所
シチズン時計株式会社	三菱ケミカル株式会社
昭和オプトロニクス株式会社	株式会社リコー
ソーラボジャパン株式会社	ルーマスソフト株式会社
株式会社タムロン	以上 会員数 35 社, 50 口 (五十音順)

「応用物理」第 87 巻第 12 号 (2018 年 12 月号) 予定目次

解説

先端 CMOS/メモリデバイスにおけるプラズマ加工技術の現状と課題 江利口浩二, 占部継一郎

研究紹介

カーボンナノチューブの分離技術とその応用 田中丈士
水プラズマの放電特性と廃棄物分解への応用

..... 渡辺隆行, 田中 学
データ科学を用いた結晶シリコンの評価

..... 宇佐美徳隆, 羽山優介
電気 2 重層エレクトレットを用いた振動発電素子 小野新平

酸化ハフニウム基強誘電体の特性解明
..... 舟窪 浩, 三村和仙, 清水荘雄, 木口賢紀

鉄カルコゲナイド薄膜における超伝導
..... 今井良宗, 鍋島冬樹, 前田京剛

基礎講座

バイオイメージング—超音波顕微鏡 (AM)
..... 穂積直裕, 西條芳文

Inside Out

理工系における外国人教員の特徴と意識 黄 福涛

書評

レーザー微細加工—基礎現象と産業応用 (新井武二 著)
..... 奈良崎愛子

支部だより

北陸・信越支部 20 周年 大平圭介

功労会員の随想

..... 伊東一良, 田中啓司, 真壁利明, 宮野健次郎

Science As Art

静寂と光 松谷晃宏